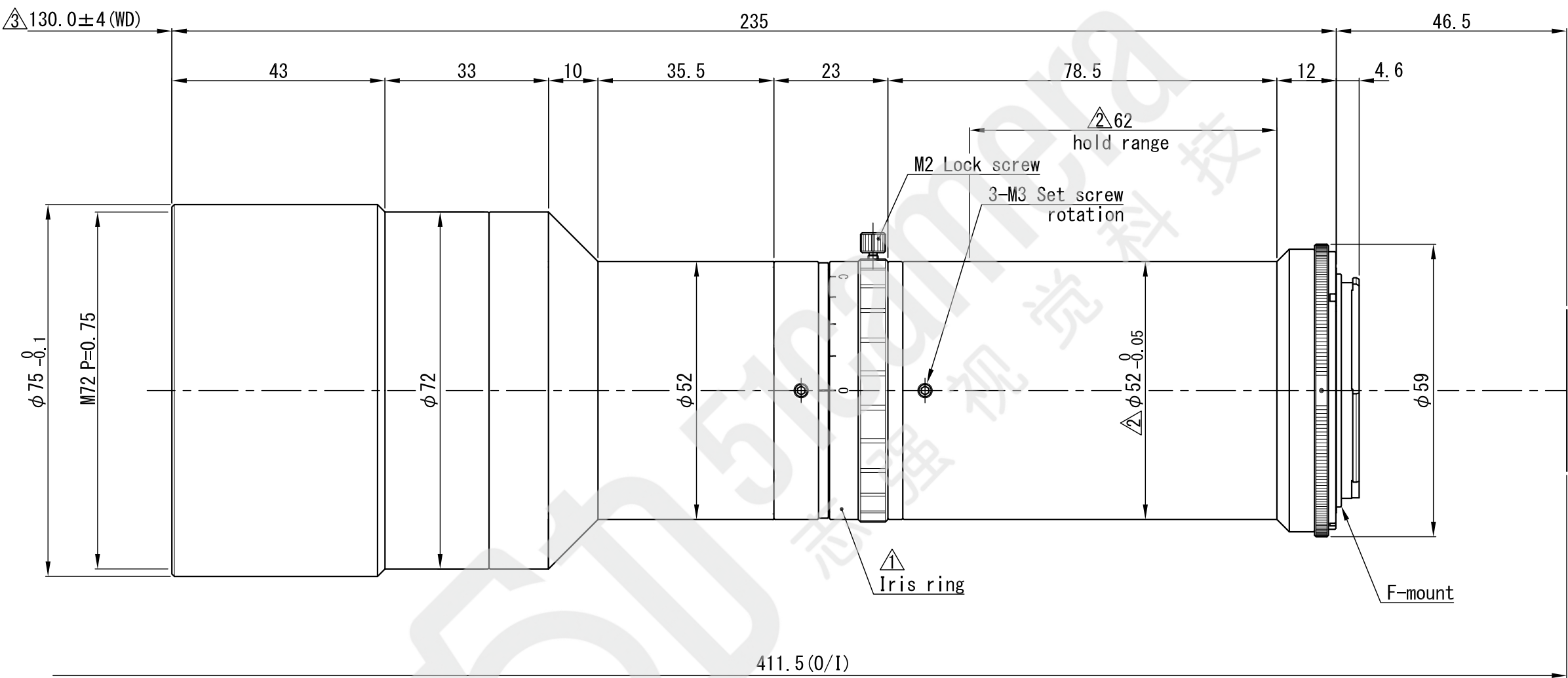




△×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料	—	CHAMFER 一般面取	—	QUANTITY 個数
△×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理	—	FINISHING 仕上	—	—
△×				DESIGNED	DRAWN	TREATMENT CONTACT 処理接点	—	DECENTRATION 偏芯	—	—
△× 1	WD公差追記	' 20. 12. 09	R. K.	T. A.	H. M.	OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2	UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用 (機種名)
△× 2	ホルト 範囲・外径公差追記	' 20. 10. 13	R. H.	T. A.	H. M.	OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15		—	⊙	VS-LTC1-130-45/FS
△× 1	Iris ring表記追加	' 19. 03. 03	T. F.	T. A.	H. M.	OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1		SCALE 1 / 1	NAME	DRAWING / 外観図
NO. × 箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME	T. A.	H. M.	OVER 0 UP TO 16 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1		DATE ' 16. 08. 31	DRAW NO.	0D0E1077A4
						TOLERANCES A B C S				